1. Meeting Specifics

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Subject: | EL Requirements Overview | | | | |
| Meeting Date: | 2018. 03. 15 | Start : | 09:30 | End : | 10:20 |
| Meeting Location : | Meeting Room @ 432-IT | | | | |
| Meeting Leader: | CIM | | Email: |  | |
| Minute Taker: |  | | Email: |  | |

1. Participantss

| Part | Name of Meeting Participant |
| --- | --- |
| CIM |  |
| AIM | YC Kwon, SW Cho, YL Lim |

1. Meeting Agenda

| Topic | Presenter |
| --- | --- |
| EL Requirements Overview | CIM |

1. Meeting Minutes

Record the outcomes from the meeting in the following table. Identify the type of results, e.g. status update, decision made, issues identified, time set for next meeting.

Results Table

| No. | Subject/Description |
| --- | --- |
| 01 | Mask 자동반송 :  - 대부분 공장에서 MGV 반송, 전반적인 제약이 많아 고객측에서 계속 고려중 |
| 02 | Mask WIP 관리 :  - monitoring 기능 필요, line내 가용 마스크 수량 및 비율을 유지해야 한다(by 세정/수리),,  산량에 영향을 미치기 때문  - 이상 발생 시 CSOT 인프라를 이용해 alarm issue(e.g. 웨이신 알림) |
| 03 | Mask의 MES 데이터 모델링 : Durable or Lot?  -마스크 제작 과정 중 Product  -투입 이후 Durable로 간주 |
| 04 | Mask validation :  -마스크 세정 상태(Clean/Dirty) : 제작중에는 dirty로 간주  -Mask group : 1개 CST에 담아야할 마스크 유형(그룹은 불변, 멤버만 변경), 섞일수는 없지만 dirty는 mix 가능, 같은 그룹간에는 효율적인 반송 가능하도록 배치 요망  -마스크 가용 챔버 고정 : 마스크는 프로세싱 했던 챔버만 사용 가능(위치 고정)  -OPI에서 마스크별 챔버 매핑 및 그룹 관리 제공  -BC 레벨에서는 챔벼별 마스크 타입 및 코드 validation만 가능  -마스크 사용회수 관리 : BC report 가능 |